

温度传感器 HEL-775

温度传感器薄膜铂电阻

特点：

- 电阻阻值互换
- 准确
- 线性
- 快速
- 激光修正
- 可焊 SIP 封装
- 陶瓷基底



工作性能：

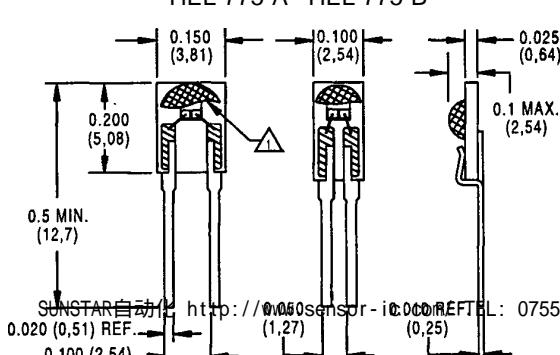
指标	条件
传感器类型	薄膜铂金 RTD: $R_o=1000\Omega @ 0^\circ C$; $\alpha=0.00375\Omega/\Omega/^\circ C$; $R_o=100\Omega @ 0^\circ C$, $\alpha=0.00385\Omega/\Omega/^\circ C$
温暖范围	-55°C to 150°C
温度精度	好于 $\pm 0.5^\circ C$ 或 0.8% of 当前温度 ($R_o \pm 0.2\%$ 激光修正), 两者取大 好于 $\pm 0.3^\circ C$ 或 0.6% of 当前温度 ($R_o \pm 0.1\%$ 激光修正), 两者取大
基本电阻	$1000 \pm 2\Omega (\pm 0.2\%) @ 0^\circ C$ 或 $100 \pm 0.2 (\pm 0.2\%) @ 0^\circ C$
互换性 $R_o \pm \Delta R_o$	$1000 \pm 1\Omega (\pm 0.1\%) @ 0^\circ C$ 或 $100 \pm 0.1 (\pm 0.1\%) @ 0^\circ C$ (optional)
线性	$\pm 0.15\%$ 在 -55°C 到 150°C 满量程
时间常数	10 秒在 10ft/sec 空气
工作电流	(最大值) 1mA, 在静止在空气中, $< 0.3^\circ C$ 自热
稳定性	$< 0.05^\circ C / 5$ 年, 在固定环境中
自热	
HEL-775-A	9.7m W/C(额定值)在 10 ft/sec 空气中, 4.3 m W/C(额定值)在封闭静止空气中
HEL-775-B	6.8m W/C(额定值)在 10 ft/sec 空气中, 3.0 m W/C(额定值)在封闭静止空气中
绝缘电阻	$> 50M\Omega / 50VDC @ 25^\circ C$
外壳材料	矾土陶瓷基底带环氧密封
印脚材料	磷铜镀锡引脚, 60/40 涂层
引脚形式	2 线

订货指南：

HEL-775-A	薄膜铂金 RTD, 可焊 SIP 封装, 0.100 英寸引线间距		
HEL-775-B	薄膜铂金 RTD, 可焊 SIP 封装, 0.100 英寸引线间距		
	-U	1000Ω, 0.00375Ω/Ω/°C	
	-T	100Ω, 0.00385Ω/Ω/°C, DIN 标准	
	-0	$\pm 0.2\%$ 电阻修正 (标准)	
	-1	$\pm 0.1\%$ 电阻修正 (可选)	

MOUNTING DIMENSIONS (for reference only) mm/in

HEL-775-A HEL-775-B



温度 Vs 温度曲线

